

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «15» мая 2026 года

№ 05/01

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института лазерных технологий по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации весеннего семестра 2025/2026 учебного года (Приложение).

Директор ИЛТ


(личная подпись)

Г.В. Романова

(ФИО)

Приложение к распоряжению № 05/01 от " 25 " мар 2026 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
Комиссия №1 председатель: Сергеев М.М. секретарь: Пушкарева А.Е. члены комиссии: • Андреева Я.М. • Петров А.А. • Поляков Д.С. • Романова Г.В. • Синев Д.А. • Федорова Ю.В.	Заседание №1	Биофотоника	L3416
	01.06.2026, 18:00, ZOOM	Введение в лазерные технологии	L3416
	Заседание №2	Введение в специальность	L3416
	01.06.2026, 18:30, ZOOM	Взаимодействие излучения с веществом	ВИБ Ч2 L34 1.1
		Индустриальные лазерные технологии	L3416
		Использование ИИ-сервисов для образования и науки	ФИИС 1.1
		Лазерные технологии в медико-биологических исследованиях	L3416
		Лазерные технологии обработки материалов	L3416
		Математическое моделирование физических процессов	L3416
		Нелинейная оптика в лазерных технологиях	НОЛТ L34 1.3
		Оптика лазерных пучков	L3416
		Производственная, преддипломная	П_Преддип L34, ПроизвПреддипломная_L4 2_26
		Работа с информацией и деловая коммуникация	L3416